

## 57

### **Besluit van 3 februari 1992, houdende wijziging van het Besluit van 23 juli 1987, Stb. 486 tot uitvoering van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten**

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 23 oktober 1991, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 165242/91/6, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 8, 9, 10, 11 en 23 van de Wet van 28 oktober 1987 houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484);

De Raad van State gehoord (advies van 10 december 1991, nr. W03.91.0591);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 23 januari 1992, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 17940/92/6 uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

#### **ARTIKEL I**

Het besluit van 23 juli 1987, Stb. 486, tot uitvoering van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 3, vijfde lid, komt te luiden:

5. Tekeningen of afbeeldingen moeten, al dan niet in gevouwen toestand, op formaat A4 (210 x 297 mm), dan wel in opgerolde toestand met een lengte van ten hoogste 1 100 mm en een diameter van ten hoogste 99 mm worden ingediend.

B. Artikel 5, eerste lid, onder d, vervalt.

De aanduidingen e en f in het eerste lid van artikel 5 worden gewijzigd in onderscheidenlijk d en e.

#### **ARTIKEL II**

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Wet tot wijziging van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 3 februari 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,  
A. Kosto

Uitgegeven de elfde februari 1992

De Minister van Justitie,  
E. M. H. Hirsch Ballin

## NOTA VAN TOELICHTING

### Artikel I

#### *Onderdeel A*

Bij de Wet van 11 september 1991 (Stb. 471) is de in artikel 11, eerste lid, van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten voorziene mogelijkheid om afschriften te verkrijgen van de op het depot betrekking hebbende stukken vervallen.

Het vervallen van de mogelijkheid om afschriften van de gedeponeerde stukken te verkrijgen leidt ertoe dat de overlegging van stukken van grotere afmetingen kan worden toegestaan.

De oorspronkelijk in artikel 3, vijfde lid, gestelde afmetingseisen hielden verband met het eventueel kopiëren van de overgelegde stukken. De mogelijkheid om tekeningen en afbeeldingen van een groter formaat in te dienen is in verband met het wettelijke herkenbaarheidvereiste (artikel 8, lid 2, van de Wet en artikel 3, lid 4, van het Besluit) van belang voor grote geïntegreerde schakelingen met kleine details. Aan dit vereiste kan beter worden voldaan indien de tekeningen in een groter formaat kunnen worden ingediend. De tekeningen mogen al dan niet gevouwen of opgerold worden ingeleverd. Het formaat wordt thans gesteld op maximaal A4. In opgerolde toestand geldt een maximale lengte van 1 100 mm en een diameter van 99 mm.

#### *Onderdeel B*

Het vervallen van onderdeel d van artikel 5, eerste lid, vloeit voort uit het vervallen van artikel 3, lid 2, van de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.

De Staatssecretaris van Justitie,  
A. Kosto

De Minister van Economische Zaken,  
J. E. Andriessen